

**ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВІ V I Cr АБО Ni**

Костенко М.А., *студент*
Конотопський інститут СумДУ

Плівкові зразки на основі V i Cr або Ni отримували терморезистивним осадженням в робочому об'ємі ВУП-5М зі швидкістю 0,1-0,2 нм/с. Електронографічні та електронно-мікроскопічні дослідження двошарової плівкової системи на основі Cr i V показали збільшення параметра решітки хрому $a=2,889\text{ нм}$ порівняно з масивним Cr, що можна пояснити утворенням твердих розчинів ОЦК-(Cr,V). Плівки у невідпаленому стані є дрібнодисперсними з розміром зерен близько 20 нм. На відміну від попереднього зразка, двошарові плівки на основі Ni i V у невідпаленому стані мають фазовий склад ОЦК-V+ГЦК-Ni. Параметр решітки складає $a=0,304\text{ нм}$ (V), та $a=0,351\text{ нм}$, (Ni) що близько до параметрів решітки одношарових плівок та масивних зразків V та Ni. Плівки у невідпаленому стані є дрібнодисперсними з розміром зерен 15–20 нм. Відпалювання при температурі $T_a < 700\text{ К}$ не призводить до зміни фазового складу зразків.

Експериментальні значення температурного коефіцієнта опору якісно (до (20÷50)%) узгоджуються з розрахунковими на основі формули сплавів для двошарових плівок на основі V i Cr та V i Ni у випадку коли $c_{Ni}/c_V=0,70÷1,30$. При відношенні концентрацій $c_{Ni}/c_V \geq 2,80$ має місце якісне узгодження експериментальних величин ТКО і розрахункових на основі співвідношень теорії Дімміха. Вивчення розмірних ефектів в тензочутливості плівкових систем на основі Cr i V або Ni i V показало зменшення значення коефіцієнта тензочутливості з товщиною. Тензочутливість багатошарових плівок ($y_{lh}=20,0$ для системи Cr(45)/V(20)/Cr(25)/V(20)/Cr(25)/V(20)/Тефлон) в десятки разів може перевищувати тензочутливість одношарових зразків (y_{lCr}, y_{lV}) такої ж товщини, наприклад $y_{lh}/y_{lCr}=11,2, y_{lh}/y_{lV}=22,1$, що доцільно враховувати при створенні плівкових тензодатчиків. Перехід до багатошарових плівкових матеріалів дозволяє вирішити дві проблеми: збільшити значення γ , і розширити температурний діапазон використання сенсорів на основі металевих плівкових систем.

Керівник: Гричановська Т.М., *ст. викладач.*